PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q77467

Masakazu NISHIYAMA, et al.

Appln. No.: 10/663,683

Group Art Unit: 1756

Confirmation No.: 2453

Examiner: Not yet assigned

Filed: September 17, 2003

For:

NOVEL ARYLAMINE DERIVATIVES HAVING FLUORENE SKELETON, SYNTHETIC INTERMEDIATES THEREOF, PROCESSES OF PRODUCING THOSE, AND ORGANIC

ELECTROLUMIVESCENE DEVICES

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of the priority documents on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

Registration No. 32,197

Mark Boland

Leec. WRIGHT L

SUGHRUE MION, PLLC Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

washington office 23373 CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2002-274983

Japan 2003-004818 Japan 2003-054070 Japan 2003-199203

Date: December 24, 2003

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 9月20日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2002-274983

[ST. 10/C]:

[JP2002-274983]

出 願 Applicant(s):

東ソー株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月11日





ページ: 1/E

【書類名】

特許願

【整理番号】

PA211-0878

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C07C211/58

C07C209/06

【発明者】

【住所又は居所】

山口県新南陽市土井2-14-4-303

【氏名】

西山 正一

【発明者】

【住所又は居所】

山口県新南陽市新堤町7丁目30番2号

【氏名】

天満 浩章

【発明者】

【住所又は居所】

山口県新南陽市中畷町1番27号

【氏名】

江口 久雄

【特許出願人】

【識別番号】

000003300

【氏名又は名称】

東ソー株式会社

【代表者】

土屋 隆

【電話番号】

(03)5427-5134

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

003610

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 フルオレン骨格を有する新規アリールアミン誘導体並びにその 製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1)で表されるアリールアミン誘導体。

【化1】

$$R^{1} \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad R^{4} \qquad (1)$$

$$Ar^{1} \qquad N \qquad Ar^{2}$$

$$Ar^{2} \qquad Ar^{1}$$

(式中、 R^{1} ~ R^{4} は各々独立して水素原子、直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 Ar^{1} 、 Ar^{2} は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに Ar^{1} と Ar^{2} は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。さらに Ar^{3} は置換又は無置換のアリーレン基を表す。)

【請求項2】一般式(1)において、 Ar^1 及び Ar^2 のうち少なくとも一つが置換又は無置換の縮合環式芳香族基である請求項1記載のアリールアミン誘導体。

【請求項3】縮合環式芳香族基が、1-ナフチル基、9-フェナントリル基又は2-フルオレニル基である請求項2記載のアリールアミン誘導体。

【請求項4】一般式(1)において、 Ar^3 がフェニレン基である請求項1乃至3いずれかに記載のジアリールフルオレン誘導体。

【請求項5】一般式(2)で表されるジ(ハロアリール)フルオレン(式中、 $R^1 \sim R^4$ は各々独立して水素原子、直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 Ar^1 、 Ar^2 は各々独立して置換又は無置換のアリール基を表し、さらに

 $A r^3$ は置換又は無置換のアリーレン基を表す。又、Xは塩素、臭素又は沃素原子を表す。)と一般式(3)で表されるアミン化合物(式中、 $A r^1$ 、 $A r^2$ は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに $A r^1$ と $A r^2$ は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。)とを塩基存在下、パラジウム触媒によりに反応させる請求項1乃至4いずれかに記載のアリールアミン誘導体の製造方法。

【化2】

$$R^{1} \qquad \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad \qquad R^{4}$$

$$X \qquad \qquad X$$

$$[\text{1£3}]$$

$$HN = Ar^{1}$$

$$(3)$$

【請求項6】パラジウム触媒が、三級ホスフィンとパラジム化合物からなる触媒である請求項5記載のアリールアミン誘導体の製造方法。

【請求項7】三級ホスフィンが、トリーtertーブチルホスフィンである請求項6記載のアリールアミン誘導体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明に属する技術分野】

本発明はフルオレン骨格を有する新規アリールアミン誘導体並びにその製造方法に関するものである。該化合物は、感光材料、有機光導電材料として使用でき、さらに具体的には、平面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子もしくは電子写真感光体等の正孔輸送又は正孔注入材料として利用できる。

[0002]

【従来の技術】

感光材料や正孔輸送材料として開発されている有機光導電材料は、低コスト、加工性が多様であり、無公害性などの多くの利点があり、多くの化合物が提案されている。例えば、オキサジアゾール誘導体(例えば、特許文献 1 参照)、オキサゾール誘導体(例えば、特許文献 2 参照)、ヒドラゾン誘導体(例えば、特許文献 3 参照)、トリアリールピラゾリン誘導体(例えば、特許文献 4,5 参照)、アリールアミン誘導体(例えば、特許文献 6,7 参照)、スチルベン誘導体(例えば、特許文献 8,9 参照)等の材料が開示されている。

[0003]

中でも4, 4', 4"ートリス [N, Nー(1ーナフチル)フェニルアミノ]トリフェニルアミン(1ーTNATA)、4, 4', 4"ートリス [N, Nー(mートリル)フェニルアミノ]トリフェニルアミン(MTDATA)、4, 4'ービス [Nー(1ーナフチル)ーNーフェニルアミノ]ビフェニル(α ーNPD)、4, 4'ービス [Nー(mートリル)ーNーフェニルアミノ]ビフェニル(TPD)等のアリールアミン誘導体が正孔輸送又は正孔注入材料として多く使われている(例えば、非特許文献 1, 2 参照)。しかしながら、これら材料は、安定性、耐久性に乏しいなどの難点を有する事から、現在では、優れた正孔輸送能力を有し、高Tg(=ガラス転移温度)を有した耐久性のある正孔輸送材料の開発が望まれている。

[0004]

また、アリールアミン類の製造方法として、塩基の存在下でアミン化合物によるアリールハライドのアミノ化反応において、トリアルキルホスフィン類とパラジウム化合物からなる触媒を用いる方法が知られている(例えば特許文献10参照)。

[0005]

【特許文献1】

米国特許第3189447号明細書(クレーム)

【特許文献2】

米国特許第3257203号明細書(クレーム)

【特許文献3】

特開昭54-59143号公報(特許請求の範囲)

【特許文献4】

特開昭51-93224号公報(特許請求の範囲)

【特許文献5】

特開昭55-108667号公報(特許請求の範囲)

【特許文献6】

特開昭55-144250号公報(特許請求の範囲)

【特許文献7】

特開昭56-119132号公報(特許請求の範囲)

【特許文献8】

特開昭58-190953号公報(特許請求の範囲)

【特許文献9】

特開昭59-195658号公報(特許請求の範囲)

【特許文献10】

特開平10-320949号公報(特許請求の範囲)

【非特許文献1】

「アドバンスド・マテリアルズ(Advanced Materials)」, (ドイツ国), 1998年, 第10巻, 第14号, p1108-1112 (図1、表1)

【非特許文献2】

「ジャーナル・オブ・ルミネッセンス(Journal of Luminescence)」, (オランダ国), 1997年, 72-74, p985-991(図1)

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、優れた正孔輸送能力を有し、また α -NPD又はMTDAT Aより高Tgを有し耐久性のある新規材料を提供することである。更に詳しくは 有機EL素子等の正孔輸送材料に適した新規なアリールアミン誘導体を提供する

事である。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは鋭意検討した結果、一般式(1)で示されるアリールアミン誘導体が、高Tgを有することを見いだし本発明を完成するに至った。即ち、本発明は、一般式(1)で示されるフルオレン骨格を有する新規アリールアミン誘導体及びその製造方法に関するものである。

[0008]

【化4】

$$R^{1} \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad R^{4} \qquad (1)$$

$$Ar^{1} \qquad Ar^{2} \qquad Ar^{2}$$

$$Ar^{2} \qquad Ar^{1}$$

(式中、 R^{1} ~ R^{4} は各々独立して水素原子、直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 Ar^{1} 、 Ar^{2} は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに Ar^{1} と Ar^{2} は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。さらに Ar^{3} は置換又は無置換のアリーレン基を表す。)

以下、本発明に関し詳細に説明する。本発明は、一般式(1)で表される化合物に関するものである。

[0009]



【化5】

$$R^{1} \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad R^{4} \qquad (1)$$

$$Ar^{1} \qquad Ar^{2} \qquad Ar^{2}$$

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は各々独立して水素原子、直鎖、分岐若しくは環状のアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 $A r^1 \sim A r^2$ は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに $A r^1$ と $A r^2$ は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。さらに $A r^3$ は置換又は無置換のアリーレン基を表す。)

一般式(1)で表されるアリールアミン誘導体において、 $A r^1$ 、 $A r^2$ は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに $A r^1$ と $A r^2$ は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。

[0010]

置換又は無置換のアリール基としては、置換基を有してもよい炭素数6~24の芳香環基であり、具体的には、例えば、フェニル基、1ーナフチル基、2ーナフチル基、2ーナフチル基、3ーアントリル基、2ーアントリル基、2ーフルオレニル基、4ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、2ーメチルフェニル基、4ーnープロピルフェニル基、4ーイソプロピルフェニル基、2ーイソプロピルフェニル基、4ーnーブチルフェニル基、4ーイソブチルフェニル基、4ーsecーブチルフェニル基、2ーsecーブチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、3ーtertーブチルフェニル基、2ーtertーブチルフェニル基、4ーnーペンチルフェニル基、4ーイソペンチルフェニル基、2ーネオペンチルフェニル基、4ーtertープチルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーペナルフェニル基、4ーnーオクチルフェニル基、4ー(2'ーエチルペキシル)フェニル基、4ーtertーオクチルフェニル基、4ー(2'ーエチルペキシル)フェニル基、4ーtertーオクチル

フェニル基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ドデシルフェニル基、4-n ーテトラデシルフェニル基、4ーシクロペンチルフェニル基、4ーシクロヘキシ ルフェニル基、4- (4'-メチルシクロヘキシル)フェニル基、4- (4'tert-ブチルシクロヘキシル)フェニル基、3-シクロヘキシルフェニル基 、2-シクロヘキシルフェニル基、4-エチルー1-ナフチル基、6-n-ブチ ルー2ーナフチル基、2,4ージメチルフェニル基、2,5ージメチルフェニル 基、3.4ージメチルフェニル基、3.5ージメチルフェニル基、2.6ージメ チルフェニル基、2,4ージエチルフェニル基、2,3,5ートリメチルフェニ ル基、2,3,6-トリメチルフェニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基 、2,6-ジエチルフェニル基、2,5-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジイソブチルフェニル基、2, 4-ジーtert-ブチルフェニル基、2, 5-ジーtert-ブチルフェニル基、4,6-ジーtert-ブチルー2-メチル フェニル基、5-tert-ブチル-2-メチルフェニル基、4-tert-ブ チルー2,6-ジメチルフェニル基、9-メチルー2-フルオレニル基、9-エ チルー2ーフルオレニル基、9-n-ヘキシルー2ーフルオレニル基、9.9-ジメチルー2ーフルオレニル基、9、9ージエチルー2ーフルオレニル基、9、 9-ジ-n-プロピル-2-フルオレニル基、4-メトキシフェニル基、3-メ トキシフェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェニル基、3-エ トキシフェニル基、2-エトキシフェニル基、4-n-プロポキシフェニル基、 3-n-プロポキシフェニル基、4-イソプロポキシフェニル基、2-イソプロ ポキシフェニル基、4-n-ブトキシフェニル基、4-イソブトキシフェニル基 、2-sec-ブトキシフェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基、2-イソペンチルオキシフェニル基、4-ネオ ペンチルオキシフェニル基、2ーネオペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキ シルオキシフェニル基、2-(2.-エチルブチル)オキシフェニル基、4-n ーオクチルオキシフェニル基、4-n-デシルオキシフェニル基、4-n-ドデ シルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-シクロへ キシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-メトキシ - 1 - ナフチル基、4 - メトキシー1 - ナフチル基、4 - n - ブトキシー1 - ナ

フチル基、5-エトキシー1-ナフチル基、6-メトキシー2-ナフチル基、6 -エトキシ-2-ナフチル基、6-n-ブトキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘ キシルオキシー2ーナフチル基、7ーメトキシー2ーナフチル基、7ーnーブト キシー2ーナフチル基、2ーメチルー4ーメトキシフェニル基、2ーメチルー5 -メトキシフェニル基、3-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル-5 ーメトキシフェニル基、3-エチル-5-メトキシフェニル基、2-メトキシー 4-メチルフェニル基、3-メトキシー4-メチルフェニル基、2.4-ジメト キシフェニル基、2,5ージメトキシフェニル基、2,6ージメトキシフェニル 基、3,4ージメトキシフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5-ジエトキシフェニル基、3、5ージーnーブトキシフェニル基、2-メトキシー 4ーエトキシフェニル基、2-メトキシー6-エトキシフェニル基、3,4,5 ートリメトキシフェニル基、4-フェニルフェニル基、3-フェニルフェニル基 、2-フェニルフェニル基、4- (4' -メチルフェニル) フェニル基、4- (3'ーメチルフェニル)フェニル基、4-(4'ーメトキシフェニル)フェニル 基、4-(4'-n-ブトキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフ ェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフェニル)フェニル基、3-メチルー 4-フェニルフェニル基、3-メトキシー4-フェニルフェニル基、9-フェニ ルー2ーフルオレニル基、4ーフルオロフェニル基、3ーフルオロフェニル基、 2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、4-クロロ -1-ナフチル基、4-クロロ-2-ナフチル基、6-ブロモ-2-ナフチル基 、2,3-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,5-ジ フルオロフェニル基、2.6-ジフルオロフェニル基、3.4-ジフルオロフェ ニル基、3,5-ジフルオロフェニル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4 ージクロロフェニル基、2.5ージクロロフェニル基、3.4ージクロロフェニ ル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,5-ジブロモフェニル基、2,4,6 ートリクロロフェニル基、2、4ージクロロー1ーナフチル基、1、6ージクロ ロー2ーナフチル基、2ーフルオロー4ーメチルフェニル基、2ーフルオロー5 ーメチルフェニル基、3-フルオロー2-メチルフェニル基、3-フルオロー4

ーメチルフェニル基、2ーメチルー4ーフルオロフェニル基、2ーメチルー5ーフルオロフェニル基、3ーメチルー4ーフルオロフェニル基、2ークロロー4ーメチルフェニル基、2ークロロー6ーメチルフェニル基、2ーメチルー4ークロロフェニル基、3ークロロー4ーメチルフェニル基、3ークロロー4ーメチルフェニル基、3ークロロー4ーメチルフェニル基、3ーメチルー4ークロロフェニル基、2ークロロー4、6ージメチルフェニル基、2ーメトキシー4ーフルオロフェニル基、2ーフルオロー4ーメトキシフェニル基、2ーフルオロー4ーエトキシフェニル基、2ーフルオロー6ーメトキシフェニル基、3ーフルオロー4ーエトキシフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、2ーメトキシー5ークロロフェニル基、3ーメトキシー6ークロロフェニル基、5ークロロー2、4ージメトキシフェニル基などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

[0011]

置換又は無置換の複素芳香環基としては、酸素原子、窒素原子及び硫黄原子のうち少なくとも一つのヘテロ原子を含有する芳香環基であり、例えば、4ーキノリル基、4ーピリジル基、3ーピリジル基、2ーピリジル基、3ーフリル基、2ーフリル基、3ーチエニル基、2ーチエニル基、2ーオキサゾリル基、2ーチアゾリル基、2ーベンゾオキサゾリル基、2ーベンゾチアゾリル基、2ーベンゾイミダゾリル基などを挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

[0012]

高Tgを達成するためには、 Ar^1 及び Ar^2 のうち少なくとも一つが置換又は無置換の縮合環式芳香族基であることが好ましく、例えば、ナフチル基、フェナントリル基、フルオレニル基の他、アントラセニル基、ピレニル基、クリセニル基、ピセニル基、ペリレニル基等を挙げることができる。さらに好ましくは、1ーナフチル基、9-フェナントリル基又は2-フルオレニル基である。

[0013]

一般式(1)で表される化合物において、さらに、 Ar^1 と Ar^2 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、置換又は無置換の-N-カルバゾリイル基、-N-フェノキサジニイル基又は-N-フェノチアジニイル

基を形成していてもよい。含窒素複素環は、置換基として例えば、ハロゲン原子 、炭素数 1 ~ 1 0 のアルキル基、炭素数 1 ~ 1 0 のアルコキシ基又は炭素数 6 ~ 10のアリール基で単置換又は多置換されていてもよい。これらの中で、好まし くは、無置換又はハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のア ルコキシ基若しくは炭素数6~10のアリール基で単置換若しくは多置換の-N - カルバゾリイル基、-N-フェノキサジニイル基又は-N-フェノチアジニイ ル基であり、より好ましくは、無置換の-N-カルバゾリイル基、-N-フェノ キサジニイル基又は-N-フェノチアジニイル基である。置換の-N-カルバゾ リイル基、-N-フェノキサジニイル基又は-N-フェノチアジニイル基の具体 例としては、例えば、2-メチルーN-カルバゾリイル基、3-メチルーN-カ ルバゾリイル基、4-メチル-N-カルバゾリイル基、3-n-ブチル-N-カ ルバゾリイル基、3-n-ヘキシル-N-カルバゾリイル基、3-n-オクチル -N-カルバゾリイル基、3-n-デシル-N-カルバゾリイル基、3,6-ジ メチルーN-カルバゾリイル基、2-メトキシ-N-カルバゾリイル基、3-メ トキシーNーカルバゾリイル基、3-エトキシーN-カルバゾリイル基、3-イ ソプロポキシ-N-カルバゾリイル基、3-n-ブトキシ-N-カルバゾリイル 基、3-n-オクチルオキシ-N-カルバゾリイル基、3-n-デシルオキシ-N-カルバゾリイル基、3-フェニル-N-カルバゾリイル基、3-(4'-メ チルフェニル) -N-カルバゾリイル基、3-(4'-tert-ブチルフェニル) -N-カルバゾリイル基、3-クロローN-カルバゾリイル基、2-メチル - N - フェノチアジニイル基などを挙げることができる。

[0014]

一般式(1)で表されるアリールアミン誘導体において、 $R^1 \sim R^4$ は、各々独立して水素原子、直鎖、分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基である。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

アルキル基としては、炭素数1~18の直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基が挙げられ、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、

ヘプチル基、オクチル基、ステアリル基、トリクロロメチル基、トリフロロメチル基、シクロプロピル基、シクロヘキシル基、1,3-シクロヘキサジエニル基、2-シクロペンテン-1-イル基等を挙げることができる。

[0016]

アルコキシ基としては、炭素数 $1\sim18$ の直鎖、分岐若しくは環状のアルコキシ基が挙げられ、具体的にはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、s e c- ブトキシ基、t e r t- ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ステアリルオキシ基、トリフロロメトキシ基等を例示することができる。

[0017]

アリール基としては、置換基を有してもよい炭素数 $6 \sim 24$ の芳香環であり、具体的には、フェニル基、4-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2-エチルフェニル基、4-ロープロピルフェニル基、4-ローブチルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-tertーブチルフェニル基、4-シクロペンチルフェニル基、4-シクロペキシルフェニル基、2, 4-ジメチルフェニル基、3, 5-ジメチルフェニル基、3, 4-ジメチルフェニル基、1-ビフェニル基、1-ナフチルーフルオレン-1-

[0018]

又、アリールオキシ基としては、置換基を有してもよい炭素数6~24の芳香環であり、具体的には、フェノキシ基、p-tert-ブチルフェノキシ基、3-フルオロフェノキシ基、4-フルオロフェノキシ基等を挙げることができる。

[0019]

ハロゲン原子としては弗素、塩素、臭素又はヨウ素原子がある。

[0020]

アミノ基としては、メチルアミノ基、エチルアミノ基、フェニルアミノ基等の モノ置換アミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジプロピルアミノ基 、ジブチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、N-フェニルナフチルアミノ基、ビス (アセトオキシメチル) アミノ基、ビス (アセトオキシエチル) アミノ基、ビス (アセトオキシプロピル) アミノ基、ビス (アセトオキシブチル) アミノ基、ジベンジルアミノ基等のジ置換アミノ基を例示することができるが、上記置換基に具体的に限定されるものではない。

[0021]

一般式(1)で示されるアリールアミン誘導体において、 $A r^3$ は、置換又は 無置換のアリーレン基を表す。具体的には、一般式(4 a) \sim (4 d) で表され るアリーレン基である。

【化6】

$$\mathbb{R}^{5}$$
 (4a)

(式中、R⁵は水素原子、ハロゲン原子、直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、又は置換若しくは未置換のアリール基を表す。)

【化7】

$$\mathbb{R}^6$$
 (4b)

(式中、R⁶は水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、又は置換若しくは未置換のアリール基を表す。)

【化8】

(式中、R⁷は水素原子、ハロゲン原子、直鎖, 分岐若しくは環状のアルキル基

若しくはアルコキシ基、又は置換若しくは未置換のアリール基を表す。)

【化9】

$$R^{8}$$
 R^{8} (4d)

(式中、 $R^{8} \sim R^{11}$ は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、又は置換若しくは未置換のアリール基を表す。)

 $R^{5} \sim R^{11}$ の具体例としては、前記の $R^{1} \sim R^{4}$ 、 Ar^{1} 、 Ar^{2} と同様の置換基を挙げることができる。

[0026]

前記一般式(1)で表されるアリールアミン誘導体は、一般式(2)で表されるジ(ハロアリール)フルオレン(式中、 $R^1\sim R^4$ は各々独立して水素原子、直鎖,分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 Ar^1 、 Ar^2 は各々独立して置換又は無置換のアリール基を表し、さらに Ar^3 は置換又は無置換のアリーレン基を表す。又、Xは塩素、臭素又は沃素原子を表す。)と一般式(3)で表されるアミン化合物(式中、 Ar^1 、 Ar^2 は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに Ar^1 と Ar^2 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。)とを塩基存在下、パラジウム触媒により反応させることにより合成することができる。

[0027]



【化10】

$$R^{1} \qquad \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad \qquad R^{4}$$

$$X \qquad \qquad X$$

$$[1 \& 1 \ 1 \]$$

$$HN \stackrel{Ar^{1}}{\longrightarrow} \qquad (3)$$

本発明で使用するパラジウム触媒は、パラジウム化合物及び三級ホスフィンからなる。

[0028]

パラジウム化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、ヘキサクロロパラジウム(IV)酸ナトリウム四水和物、ヘキサクロロパラジウム(IV)酸カリウム等の4価パラジウム化合物類、塩化パラジウム(II)、臭化パラジウム(II)、酢酸パラジウム(II)、パラジウムアセチルアセトナート(II)、ジクロロビス(ベンゾニトリル)パラジウム(II)、ジクロロビス(アセトニトリル)パラジウム(II)、ジクロロビス(アセトニトリル)パラジウム(II)、ジクロロテトラアンミンパラジウム(II)、ジクロロ(シクロオクター1、5ージエン)パラジウム(II)、パラジウムトリフルオロアセテート(II)等の2価パラジウム化合物類、トリス(ジベンジリデンアセトン)ニパラジウム(O)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ニパラジウム(O)等の0価パラジウム化合物類等が挙げられる。

[0029]

パラジウム化合物の使用量は、特に限定するものではないが、一般式(2)で表されるジ(ハロアリール)フルオレン誘導体1モルに対しパラジウム換算で通常0.00001~20モル%の範囲である。パラジウム化合物が上記範囲内



であれば、高い選択率でアリールアミン誘導体を合成できるが、活性を更に向上させるためには、また高価なパラジウム化合物を使用することからも、より好ましいパラジウム化合物の使用量は、ジ(ハロアリール)フルオレン誘導体1モルに対し、パラジウム換算で0.0.001~5モル%の範囲である。

[0030]

パラジウム化合物と組み合わせて使用される三級ホスフィンとしては、特に限定するものではなく、例えば、トリエチルホスフィン、トリーシクロヘキシルホスフィン、トリーイソプロピルホスフィン、トリーnーブチルホスフィン、トリーisoーブチルホスフィン、トリーsecーブチルホスフィン、トリーtertーブチルホスフィン等のトリアルキルホスフィン類が挙げられるが、これらのうち、アリールアミン誘導体の選択性を向上させるためには、トリーtertーブチルホスフィンがより好ましい。

[0031]

本発明において、三級ホスフィンの使用量は、パラジウム化合物に対して通常 0.01~10000倍モルの範囲で使用すればよい。三級ホスフィンの使用量 が、上記の範囲内であれば、アリールアミン誘導体の選択率に変化はないが、活性を更に向上させるためには、また高価な三級ホスフィンを使用することからも、より好ましい三級ホスフィンの使用量は、パラジウム化合物に対して 0.1~10倍モルの範囲である。

[0032]

本発明においては、パラジウム化合物と三級ホスフィンが必須であり、両者を 組み合わせて触媒として反応系に加える。添加方法は、反応系にそれぞれ単独で 加えても、予め錯体の形にし調整して添加してもよい。

[0033]

本発明において使用される塩基としては、無機塩基及び/又は有機塩基から選択すればよく、特に限定するものではないが、より好ましくは、ナトリウムーメトキシド、ナトリウムーエトキシド、カリウムーエトキシド、リチウムー tertーブトキシド、ナトリウムー tertーブトキシド、カリウムー tertーブトキシド、カリウムー tertーブトキシドであって

、それらは反応場にそのまま加えても、またアルカリ金属、水素化アルカリ金属 及び水酸化アルカリ金属とアルコールからその場で調製して反応場に供してもよい。

[0034]

使用される塩基の量は、反応で生成するハロゲン化水素に対し、0.5倍モル以上使用するのが好ましい。塩基の量が0.5倍モル未満では、アリールアミン誘導体の収率が低くなる場合がある。塩基を大過剰に加えてもアリールアミン誘導体の収率に変化はないが、反応終了後の後処理操作が煩雑になることから、より好ましい塩基の量は、1~5倍モルの範囲である。

[0035]

本発明における反応は、通常不活性溶媒存在下で行う。使用される溶媒としては、本反応を著しく阻害しない溶媒であればよく、特に限定するものではないが、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系有機溶媒や、ジエチルエーテル、テトラハイドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系有機溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホトリアミド等を挙げることができる。これらのうちより好ましくは、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族系有機溶媒である。

[0036]

本発明は、常圧下、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲気下で行うことも、また加圧下でも行うことができる。

[0037]

本発明は反応温度 20 \mathbb{C} \sim 300 \mathbb{C} の範囲で行われるが、より好ましくは 50 \mathbb{C} \sim 200 \mathbb{C} の範囲で行われる。

[0038]

本発明において反応時間は、ジ(ハロアリール)フルオレン誘導体、アミン化合物、塩基、パラジウム触媒の量及び反応温度によって一定しないが、数分~72時間の範囲から選択すればよい。

[0039]

反応終了後、常法によって処理することにより目的とする化合物を得ることが



できる。

[0040]

また、前記一般式 (2) で表される化合物は、公知の方法により合成できる。例えば、芳香族ボロネートと芳香族ハライド若しくは芳香族トリフラートとの反応 (通常、Suzuki反応と呼ばれている) により合成できる (N. Miyaura and A Suzuki、Chemical Reviews, Vol. 95, 2457-2483 (1995))。

[0041]

本発明のフルオレン骨格を有する新規アリールアミン誘導体は、有機EL素子もしくは電子写真感光体等の正孔輸送材料としのみでなく、光電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等有機光導電材料のいずれの分野においても使用できる

[0042]

【発明の効果】

本発明による上記一般式(1)で表されるフルオレン骨格を有する新規アリールアミン誘導体は、従来報告された材料と比較して、安定性及び耐久性に優れた材料であり、有機EL素子もしくは電子写真感光体等の正孔輸送材料等として利用できる。

[0043]

【実施例】

以下、本発明を実施例に基づき、さらに詳細に説明する。

[0044]

合成例 1 (9, 9-ビス (4'-クロロービフェニルー4-イル) フルオレンの合成)

 $300\,\mathrm{m}\,\mathrm{1}$ 四つ口フラスコに、9, $9-\mathrm{E}$ ス $[4-(\mathrm{h}\,\mathrm{l})$ フルオロメチルスルホニル)フェニル]フルオレン $16\,\mathrm{g}$ 、テトラハイドロフラン $100\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}$ 、 $20\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}$ %炭酸ナトリウム水溶液 $62\,\mathrm{g}$ 、 $4-\mathrm{p}$ ロロフェニルボロン酸 $8.54\,\mathrm{g}$ 及びテトラキス $(\mathrm{h}\,\mathrm{l})$ フェニルホスフィン)パラジウム $0.6\,\mathrm{g}$ を加え $70\,\mathrm{c}$ に加熱した。同温度で $18\,\mathrm{e}$ 間熟成後、反応液を室温まで冷却し分液した。有機相は、飽

和塩化アンモニウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄後、有機相を濃縮し、テトラハイドロフランから再結晶することにより11.4gの白色粉末を得た。

[0045]

実施例 1 (9, 9ービス [4-(N-7)x-1)-1, 1'-ビ7x-1 フルオレンの合成)

 $50\,\mathrm{m}\,1$ 三つ口フラスコに 9 、 9 ービス(4 ' ークロロービフェニルー 4 ーイル)フルオレン $3\,\mathrm{g}$ (5 . $6\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、N ーフェニルー 1 ーナフチルアミン 2 . $56\,\mathrm{g}$ (1 1 . $7\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、ナトリウムー 1 e r t ーブトキシド 1 . $28\,\mathrm{g}$ (1 3 . $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)をキシレン $4\,\mathrm{0}\,\mathrm{m}\,1$ に懸濁させ、窒素で系内を置換した。更に、窒素雰囲気下、酢酸パラジム $3\,\mathrm{m}\,\mathrm{g}\,$ 及びトリー 1 e r t ーブチルホスフィン 1 8 m g を添加し 1 2 5 1 に加熱した。所定温度で 1 0 時間熟成したのち反応液を室温まで冷却した。水 1 0 m 1 を添加後、抽出を行い、有機相を濃縮した。シリカゲルクロマトグラフィ(溶離液=トルエン)により精製し淡褐色粉末 1 9 g(収率 1 9 1 9 を得た。元素分析及び瞬間脱離質量分析法(FDMS)により下記(1 5 の構造を有する目的化合物であることを確認した。

· FDMS: 905

·元素分析: 実測値: C; 91.1%, H; 5.6%, N; 3.3%

理論値:C;91.5%, H;5.4%, N;3.1%

尚、示差走査熱量測定(DSC)により測定した9,9-ビス [4-(N-7)] エニルー1-ナフチルアミノ)-1,1'-ビフェニル1フルオレンのガラス転移温度(=Tg)は、141 \mathbb{C} であった。

[0046]

【化12】

実施例 2 (9, 9-ビス [4-(N-m-h)]ルーフェニルアミノ) -1, 1'-ビフェニル フルオレンの合成)

N-フェニル-1-ナフチルアミンを<math>N-m-トリル-アニリンに変更した以外は実施例1と同様の操作を行い、淡黄色粉末3.85g(収率=82%)を得た。元素分析及び<math>FDMSにより下記(6)の構造を有する目的化合物であることを確認した。

· FDMS; 833

·元素分析:実測值:C;90.9%, H;5.7%, N;3.4%

理論値: C; 90.8%, H; 5.8%, N; 3.4%

[0047]

【化13】

実施例 3 (9,9-ビス [4-(ジフェニルアミノ)-1,1'-ビフェニル] フルオレンの合成)

N-m-トリルーアニリンをジフェニルアミンに変更した以外は実施例2と同様な操作を行い、淡黄色粉末3.8g(収率=85%)を得た。元素分析及びFDMSにより下記(7)の構造を有する目的化合物であることを確認した。

· FDMS; 805

·元素分析:実測値:C;91.3%,H;5.2%,N;3.6%

理論値: C; 91.0%, H; 5.5%, N; 3.5%

[0048]

【化14】

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】平面光源や表示に使用される有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子若しくは電子写真感光体等の正孔輸送又は正孔注入材料として利用できる新規アリールアミン誘導体並びにその製造方法を提供する。

【解決手段】一般式(1)で表されるアリールアミン誘導体。

【化15】

$$R^{1} \qquad R^{2}$$

$$R^{3} \qquad R^{4} \qquad (1)$$

$$Ar^{1} \qquad Ar^{3}$$

$$Ar^{2} \qquad Ar^{1}$$

(式中、 R^{1} ~ R^{4} は各々独立して水素原子、直鎖、分岐若しくは環状のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ハロゲン原子又はアミノ基であり、 Ar^{1} 、 Ar^{2} は各々独立して置換又は無置換のアリール基又は複素芳香環基を表し、さらに Ar^{1} と Ar^{2} は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成してもよい。さらに Ar^{3} は置換又は無置換のアリーレン基を表す。)を用いる。

【選択図】 なし

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-274983

受付番号

5 0 2 0 1 4 1 2 4 8 0

書類名

特許願

担当官

第六担当上席 0095

作成日

平成14年 9月24日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 9月20日

特願2002-274983

出願人履歴情報

識別番号

[000003300]

1. 変更年月日

1990年12月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所 氏 名 山口県新南陽市開成町4560番地

東ソー株式会社

2. 変更年月日

2003年 4月21日

[変更理由]

住所変更

住 所

山口県周南市開成町4560番地

氏 名

東ソー株式会社